(19) 日本図特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出版公開書号 特開2000-150765 (P2000-150765A)

(43)公開日 平成12年5月30日(2000.5.30)

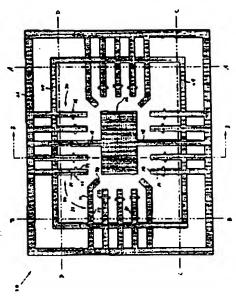
(51) Int.CL*	識別記号	FI		テーマコード(参考)			
HOIL 23/50		H01L 23	/50	1	j		
		•		1	H		
	•			1	R		
23/12		23/28			A F		
23/28		23	23/12				
20,20			•	副東項の数32	36	(全 19 頁)	
(21)出顧書号	特留平11-325884	(71)出意人	599162185				
(40, 200, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 10			アムコ・	ール テクノロ	; - -, 1	ノコーポレ	
(22)出票日	平成11年10月12日(1989.10.12)		ーテッ	۴			
		アメリカ台衆国 アリゾナ州 85248-					
(31) 優先維主張書号	09/176, 614		1604、チャンドラー、サウス ブライス				
(32) 優先日	平成10年10月21日(1998.10.21)		11 -14	F 1900			
(33) 優先權主張軍	米包 (US)	(71)出版人 59916		965			
			アナム セミコンダクタ, インコーポレー				
			チッド				
			美国	ソウル 133-1	20, ス:	ンドンーク。	
			スンス	2ーガ 280-	- 8		
		(74)代理人	100065	916 ·			
			并建士	内原 誉			
		最終更に			最終質に統く		

(54) [発明の名称] 半導体集積回路プラスチックパッケージ、およびそのパッケージの製造のための超小型リードフレームおよび製造方法

(57)【長约】 (修正有)

【課題】 半導体集積回路の改良型プラスチックバッケ

ーンとその製法ならびにそのためのリートフレーム。 【解決方法】 パッケージはダイ、ダイパッド、ボンティングワイヤと割止材とからなる。全属リードフレーム 2 0 のダイパッド 2 2 およびリード 3 0 の下側表面はエッチングにより階段状のプロフィルを形成し、ダイパッド、リードの凹んだ面を割止材で満たし、リードフレームがパッケージ本体から垂直方向に引き抜かれないようにする。またリードに耳部36を設け、パッケージ本体からリードが水平方向に引き抜かれないようにする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体集積回路テバイス用のバッケージで あって、

実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の周縁部で垂直方向に前記 第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的に平 面状の第3の表面とを有する全属のダイバットと

前記ダイバッドの前記第1の表面に配置した半導体集積 向路テバイスと

実験的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の関縁部で垂直方向に前記 第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的に平 面状の第3の表面とを各々か有する複数の全属リート

前記半導体集積回路デバイスに設けてある導電性バット と前記金属リードの前記第1の表面との間をそれそれ後 続する複数の導体と、

の前記第3の表面を覆い バッケーン本体を形成するエ ンキャプスレーション材とを含み、前記金属リードの前 記事2の表面が前記パッケージの第1の外側表面で露出 し、前記金属リードの前記第1の表面が前記ダイバット の前記第1の平面と同一の水平面内またはその水平面以 下にあるバッケージ。

【論求項2】前記ダイパッドの前記率1の表面が前記金 鷹リードの前記第1の表面と同一の水平面内にあり、前 記ダイパッドの前記第2の表面が前記パッケージの前記 第1の外側表面で露出している請求項1記載のバッケー 30

【籍末項3】前記全属リートの前記第2の表面が円形の 周線を育する請求事 2 記載のパッケーン。

【臨水項4】前記金属リートの前記率2の表面が長方形 の周峰を有する語求導2記載のパッケージ。

【緯水項5】前記パッケージの前記第1の外側表面が周 辺郎を育し、前記金属リードの全部または複数の一部が その周辺部にある請求事2 記載のパッケージ。

【請求項6】前記パッケーンの前記第1の外側表面が周 辺部を育し、前記全属リードの全部または複数の一部の 40 前記第2の表面が前記周辺部の内側にあって前記エンキ ャプスレーション材を前記周辺都と前記全局リートの名 5の前記第2の表面との間に留めるようにする語末項2 記載のパッケージ。

【請求項7】前記周辺部の内側に第2の表面を各ちが有 する前紀金属リードが前記金属リードの前記第1の表面 の反対側に実質的に平面状の第4の表面。すなわち垂直 方向には前記全属リートの前記第1の表面と前記率さら 表面との間にあり横方向には前記全属リートの前記第2 の表面と前記パッケーシの前記第1の外側表面の前記期。 6) 前記フレームの内側に配置されて前記フレームの接続さ

辺部との間にある第4の表面を有する語志項6記載のパ ッケージ。

【請求項8】前記パッケーシが風縁側部を有し、それら 周韓側部から延びる第1の部分を複数の前記全属リート か有する請求項2記載のバッケージ。

【請求項9】前記全局リートの前記第1の部分が上向き に曲げてある語志項8記数のパッケーン。

【箱木項10】前記タイパットの前記第1の表面が回縁 都を有し、前記半導体集機回路テバイスが前記タイパッ 上の前記回縁部を越えて延びる請求項1記載のバッケー

【請求項】】】前記半導体業績回路テバイスが前記全属 リードの一部を絶えて延びる請求項1 0 紀数のバッケー

【請木項12】前記パッケージが周線側部辺を有し、前 記半導体集積回路デバイスの側部辺が前記周線側部辺よ りも約0.1ミリメートルリ下内側にある請求項11記 食のバッケーン。

【請求項13】前記半導体集積回路テバイスの第1の側 **前記ダイパットの前記第3の表面および前記全属リート 20 部辺 すなわち前記パッケージの周伸側部辺から約**0. 6ミリメートル内側の第1の側部辺の近傍の導電性パッ トに導体を接続した請求項11記載のバッケージ。 【箱水理14】厚さが約0、50ミリメートル以下の舖

永晴2記載のバッケージ。

【請求項】5】前記全属リードの前記第1の表面と前記 第3の表面との間の垂直方向の距離が前記全属リートの 前記第1の表面と前記第2の表面との間の垂直方向の距 離の約5 ()%である請求項2記載のバッケージ。

【請求項】6】頼紀金属リードの前記第2の表面がアレ ー状に配置されている請求項1記載のバッケージ。

【請水項17】前記金属リートの複数の一部が損方向曲 け部を含む請求項2記載のバッケーン。

【請求項18】前記全篇リートの投数の一部が優方向曲 け部を含む請求項】()記数のパッケーン。

【請求項19】前記ダイバットの前記第1の表面が周縁 都を有し、前記半導体集後回路テバイスが前記ダイバッ Fの前記回縁部を越えて延びる請求項17記載のバッケ - *::* .

【箱木堪20】前記半導体集積回路テバイスが前記全局 リートの一部を絶えて延ひる請求項19記載のバッケー

【韻水項21】前記全属リートの前記年2の表面がアル 一体に配置されていて円配の回縁部を有し、それら全属 リートの複数の一部が横方向曲げ部を含む請求項 1 () 記 飲のバッケーン。

【論木事22】エンキャブスレーションを施した半導体 集構回路パッケーシの製造のための金属リートフレーム てあって、

切り捨て可能な主席フレームと

れ、実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の 反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1 の表面の反対側の前記第2の表面の周線部で垂直方向に 前記第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的 に平面状の第3の表面とを有する全質のタイパットと。 前記プレームから前記ダイバットに向かってそのダイバ ッドと接触することなくそれぞれ延び 実質的に平面状 の第1の表面と この第1の表面の反対側にある実質的 に平面状の第2の表面と 前記第1の表面の反対側にあ り垂直方向には前記第1の表面および第2の表面の間に 10 ある実質的に平面状の第3の表面とを各っか合む複数の 金属リードとを含む金属リートフレーム。

【請求事23】エンキャプスレーションを施した複数の 半導体集積回路パッケージを同時並行的に製造するため のパターニングすみの金属条片であって、

複数の相互接続した切り指て可能なマドリクス状の複数 の金属フレームと、

前記フレームの各々の内側に配置されてそのフレームに 接続され、各々が実質的に平面状の第1の表面と この 第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面 20 リートの前記率1の表面と同じ水平面内に位置づけるよ と、前記第1の表面の反対側の前記第2の表面の風縁部 で垂直方向に前記第1の表面および前記第2の表面の間 にある実質的に平面状の第3の表面とを有する全属のグ イバッドと、

前記フレームの各々から前記ダイバットに向かってその フレームの中でそのダイパッドと接触することなくそれ ぞれ延び、実質的に平面状の第1の表面と、この年1の 表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前 記案] の表面の反対側にあり垂直方向には前記第] の表 面および第2の表面の間にある実質的に平面状の集3の 30 ケージ本体の前記第1の表面に対して上向さに曲げる追 表面とを含む複数の全属リードとを含むパターニングす みの金属条片。

【請水事24】半導体集機回路テバイスのためのバッケ ージを製造する方法であって、

リードフレーム。すなわち切り捨て可能な全隅のフレー ムと、そのフレームの内側にあってそのフレームに接続 された金属のダイバッドであって実質的に平面状の第1 の表面と、この第1の表面の反対側にある実質的に平面 状の第2の表面と、前記第1の表面の反対側の前記第2 第2の表面の間にある第3の表面とを含むダイバットと を有するリードフレームであって、何記フレームから前 記ダイパットに向かって新記タイパットに接触すること なくそれぞれ延び、実質的に平面状の第1の表面と、こ の第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表 面と、前記第1の表面の反対側の前記第2の表面の周縁 部で垂直方向に前記第1の表面および集合の表面の間に ある実質的に平面状の第3の表面とを各っが有する複数 の金属のリートを含むリートフレームを準備する過程

半導体集積回路テバイスを前記タイパットの前記第1の 表面に鉱屋する過程と、

前記半導体集積回路テバイス上の複数のボンティンクバ ットの一つを前記リートの各々の前記第1の表面に電気 的に接続する過程と、

前記半導体集構回路テバイス。前記ダイバットおよび前 記り一上の前記第1の表面および前記タイパットおよび 前記リートの前記第2の表面を提い前記リートの前記第 公の表面を露出させるようにエンキャブスレーション 村 を塗布する過程と、

前記エンキャプスレーション材を硬化させる過程と、 前記ダイパットおよび前記リートを前記フレームから切 り離し、バッケージ完成品を前記リートフレームから切 り離し、前記リードの前記第1の表面を前記タイパット の前記第1の表面と同じ水平面内またはその水平面より も低い平面内に位置つける過程とを含む方法。

(論水項25) 前記エンキャプスレーション材が前記タ イバットの前記第2の表面を露出させるように また前 記タイパットの前記第1の表面を前記パッケーンの前記 うに塗布される鯖水準24記載の方法。

【論求項26】前記ダイバットおよび前記リートの露出 した前記第2の表面を前記エンキャプスレーション材の **速布役で前記切離しの前に左属でメッキする過程をさら** に含む請求項25記載の方法。

【請求項27】前記リードの切断を 切断後の前記リー Fの各々の第1の部分が前記エンキャプスレーション材 の外側に延びるように行う請求項25記載の方法。

【請求項2.8】 繭記リードの前記第1の部分を前記パッ 程をさらに合む請求項27記載の方法。

【請水事29】複数の半導体集積回路テバイスパッケー シを同時並行的に製造する方法であって、

パターニングすみの全席条片、すなわち複数の使い様で 可能な相互接続すみのマトリクス配列の全属フレームを 合むパターニンクずみの全属条片であって、前記フレー ムの各々の内側にあってそのフレームに接続され 実質 的に平面状の第1の表面と この第1の表面の反対側に ある実質的に平面状の第2の表面と「前記第1の表面の の表面の周縁部で垂直方向に前記第1の表面および前記 40 反対側の前記率2の表面の周縁部で垂直方向に前記第1 の表面および前記第2の表面の間にある第3の表面とを **各々が合む全国のタイパットを有するとともに「前記)** レームの名とからそのフレームの前記タイパットに向か って前記タイパットに接触することなくそれぞれ延び 実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の周縁部で垂直方向に前記 第1の表面および第2の表面の間にある実質的に平面状 の軍3の表面とを各っか有する複数の金属のリートを有 56、するハターム。とすみの金属条片を準備する過程と

前記半導体集長回路テバイスの各っの上の複数のボンデ ィングパットの一つをその半導体集長回路テバイスと同 一のフレーム内の一つのリートの前記第1の表面に名気 的に接続する過程と、

前記半導体集員回路テバイス。前記タイパットおよび前 記り-Fの前記率1の表面および前記ダイバットおよび 前記リートの前記第3の長面を覆い前記リートの前記第 2の表面を露出させるようにエンキャブスレーション科 を建布する過程と、

前記エンキャプスレーション材を硬化させる過程と、 育記ダイパットおよび前記リートを前記プレームからそ れそれ切り難し 複数のパッケージ完成品を前記至属条 片から切り難し 前記パッケージの各々の前記リードの 前記第1の表面を前記ダイバットの前記第1の表面と同 じ水平面内またはその水平面よりも低い平面内に位置づ ける過程とを含む方法。

【論求項30】前記エンキャプスレーション材か前記タ イパッドの前記第2の表面を露出させるように また前 記ダイパッドの前記第1の表面を前記パッケージの前記 リートの前記第1の表面と同じ水平面内に位置づけるよ 20 うに全布される請求項29記載の方法。

【請求項31】半導体集横回路パッケーシを製造するた めの金属リードフレームを製造する方法であって 金属薄板を準備する過程と

前記金属薄板の所定部分を除去して フレームとそのフ レーム内にあってそのフレームに接続されているダイバ ッド、すなわち実質的に平面状の第1の表面とその反対 側の実質的に平面状の第2の表面とを含むダイバッド と、前紀フレームから前記第パットに向かってそのダイ パッドに接触することなくそれぞれ延び各々が実質的に 30 平面状の第1の表面およびその反対側の実質的に平面状 の第2の表面を含む複数のリートとを含むリートフレー ムを形成する過程と、

前記リードフレームの前記タイパットおよびリートの一 方の側の所定の部分にパターニングすみのフォトレジス トマスクを塗布する過程と

前記ダイパッドおよびリートの一部を化学的にエッチン グして前記ダイバッドおよびリートのマスクなしの部分 を除去し前記タイパットおよび前記リートの各々に実質 的に平面状の第3の表面。すなわら前記タイパットの前。 記事1の表面の反対側にあり前記タイパットの前記第2 の国縁で垂直方向に前記タイパットの前記第1の表面と 前記第2の表面との間にある前記タイパットの第3の表 面」および前記リードの各々の前記第1の表面の反対側 にあって垂直方向に前記リートの前記第1の表面と前記 リードの前記率2の表面との間にある前記リートの第3 の表面を形成する過程とを含む方法。

【請求項32】前記除去する過程がパターニングすみの フォトレジストでよりを前記全居海板に出市する過程。 と、前記全席黄板を化学的にエッチングして前記金属薄。50、かって、より小さくより信頼性の高いプラスチュアバッ

仮の所望の部分を除去する過程とを含む請求項3)記載 小方注.

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は半導体集積回路で イーすなわら半導体集積回路チップのための改良型プラ スチックパッケージ。およびこの種のパッケーンを製造 するための方法およびリートプレームに関する。 100021

10 【発明が解決しようとする課題】半導体集積回路チップ は、有害な環境からの保護および集長回路・印刷配接回 **鉛色板間の電気的相互接続のために プラスチックパッ** ケージに通常密封する。この様のパッケージの指成要素 としては、全属リードフレーム、半導体集積回路チッ **プーその半導体集積回路チップをリートフレームに付着** させる結合材 半導体集機回路チップ上のコンタクトパ ットをリートフレームの個々のリートに電気的に接続す るポンディングワイヤおよびこれら素子を覆ってバック ージ外被を形成する硬質プラスチックのエンキャプスレ ーション材などがある。

【0003】リードフレームはこの種のパッケーンの中 心的な支持機成物である。リートフレームの一部はバッ ケージの内側にあり、プラスチックのエンキャプスレー ション材に完全に取り囲まれている。リートフレームの リードの一部はパッケージから外部に延びてパッケーシ の外部接続に用いられる。

[()()()4] 慣用のプラスチック集膜回路パッケージお よびリードフレームに関するさらに詳しい背景倫報はニ ューヨーク州ニューヨーク市フィフスアグェニュー11 4所在のVan Nostrand Reinhold 仕1989年発行のR. TummalaおよびE. R ymaszewski共順の専門書「Microele ctionic Packaging Handboo k」の第8章に記載されている。

【0005】従来のプラスチックパッケージの問題点 は、内部のリードフレームのためにバッケーシの小型化 が制限されることである。Rocheほか名品の米国特 許事4、530、142号およびCastroS級のボ 国特許第5、172、213号に記載されているとお り 当業者はリートフレーム辞去によるパッケーン小型 化を試みたが、それらパッケーシは多数の欠点を伴う。 上記米国特許第4、530、142号記載のパッケージ のコンタクトは直交の側面を有する。したかって、コン タクトがエンキャプスレーション材から容易に引きばか されてパッケーンの信頼性が低下する。上記米国特許第 5、 172、213号記載のパッケージは集積回路チッ プ上のパットから上方に垂直に疑びる曲げリートを備え る。このようなリートをバッケーシ内に合むので製造コ ストが上がり バッケーンの小型化が阻害される。した ケージが必要である。

[0006]

【課題を解決するための手段】この発明は半導体条積回 路チップを収容する改良型プラスチックパッケージ、お よびそのパッケージの製造のためのリートフレームおよ び方法にある。この発明の一つの実施例による組立て方 法における工程(では全属リートフレームを準備する。 そのリートフレームは切り捨て式の長方形のフレームを 含む。ダイパットをそのフレームの中に設けてあり、そ のフレームに接続してある。フレームから横方向に接載 10 のリードがダイバッドとの接触なしにダイバッド方向に 延びている。

?

【0007】リードフレームのダイバットは長方形の周 辺を有する。ダイバッドは水平な第1の表面を有し、バ ッケージ組立ての際にその上にダイを載せる。この第1 の表面の反対側には実質的に平面状の中央部の第2の表 面があり、周辺部の第3の表面がある。この第3の表面 は第2の表面の風味にあり 第2の表面から垂直方向に 凹んでいて、ダイバッドの下側表面が階段状のプロフィ キャプスレーション材がダイバットの上記の凹んだ第3 の表面の下側を満たしているがダイバットの第2の表面 は関っていない。ダイパットの第3の表面の下のエンキ ャプスレーション材はダイバットがパッケージから垂直 方向に引っ張られるのを防止する。

【0008】 るリードは第1の表面と この第1の表面 の反対側の第2の表面と、同様に第1の表面の反対側で 第2の表面の近傍の第3の表面とを備える。第2の表面 は長方形または円形の周峰を有する。第3の表面は階段 状プロフィールのリードの下側表面に至る第2の表面か 30 **ち曲直に凹んでいる。パッケージ完成品ではリートの第** 3の表面の下をエンキャプスレーション材が満たしてい るが、リードの第2の表面を覆ってはいない。リートの 第2の表面はLCCパッケーシの場合と同様にパッケー ジの外部接続のためのコンタクトとして、または半田は の技能のためのランドとして作用する。リードの年3の 表面の下のエンキャプスレーション村はリードがパッケ ージから垂直に引っ張られるのを防止する。

【0009】リートフレームは色いた主席条片から2工 程温式エッチングにより形成する。第1のエッチングエー40 程は金属条片をエッチングで貫通する片面または両面エ ッチングであって、それによって、リートフレームの所 望の全体パターンを全席条片に転写する。第2のエッチ ング工程はダイの周辺およびリートの所定部分をエッチ ングする工程である。第2のエッチング工程はダイバッ 下およびリードの厚さの一部をエッチングし、それによ って上述の垂直方向に凹んだ平面状または実質的に平面 状の第3の表面をタイパットおよびリートに形成する。 【0010】工程2ではタイパットの上側の第1平面の 上に半導体集構回路を載せる。用途に応じて、タイで面、50~は、バッケーンをチップを同等の大きさにすることもで

指はダイバットの第1の表面の面積よりも小さくする か、またはダイバットの風味部からダイがはみ出すよう に大きくしても差し支えない。

【0011】工程3はダイのポンティングパットの各っ と各リートの第1の表面との間をポンティンクワイヤま たは同等の場体で電気的に接続する。ホンティングワイ かの接続を受けるリート部分は、例えば銀、全その他の 全国でメッキしておく。

【リリ12】工程4はタイおよびリートフレームの上向 さの第1の表面に高粘性の粘着性エンキャプスレーショ ン材を供給する。この工程のあとエンキャプスレーショ ン村は硬化する。このエンキャプスレーション村は、タ ィーポンディングワイヤーリードの第1の表面 ダイバ ットおよびリートの第3の表面、およひダイだよびリー 下の側面を覆う。タイパットおよびリートの第2の表面 はエンキャプスレーション村には覆われず、バッケーシ 下側外表面で露出している。

【0013】工程5においては、ダイバットおよびリー ドの露出した第2の表面などのリードフレーム露出表面 ールを示すようにしてある。パッケーシ充成品ではエン「20」を「個、金、鉛=亜鉛半田」様、ニッケル、パラジウム ほか半田付け可能な金属で半田付けする。用途およびり ートフレーム材料によっては、工程5は省略できる。 【0014】工程6において、パッケージ完成品をエン キャプスレーションずみのリートフレームから切り難 す。より詳細に述べると、工程6はリードフレームの切 り捨て可能部分を除去する。すなわち 長方形リートフ レームなどのリードフレーム切り捨て可能部分をダイバ ッドおよびリードなとリードフレームの部品構成部分か ら切り離す。工程4におけるエンキャプスレーンョンの 方法によっては 工程6でエンキャプスレーション材を 切ってパッケージの周辺を形成する。

【0015】工程6はリートフレームからリートを切断 する。この切断はダムバーの内側で行う。切断の場所に 応して、切断すみのリートの建都がバッケージの側部が ら慎方向に延びる。工程6またはその後株の工程に、パ ッケージ側部で上記切断リードの突出複都を上に曲げて リート建都がパッケージ下側外面におよびリードのエン キャプスレーンョン部分に傾斜角を成すようにする曲げ 工程を含めることもできる。パッケージをED刷配線基板 に半田付けする際に、バッケージ下側外面に露出したり ート水平部だけてなく切断リートの上向き曲げ復邸にも 半田を付けて、半田接続を勢めるのである。 バッケージ の下側表面は、バッケージ下面中心にあるタイパットの 第2の表面、リートの第2の表面およびバッケーシの下 面の残余部分を形成しタイパットもよびリートを互いに 分離する硬化すみのエンキャプスレーション材を含む。 【0016】この発明のバッケージは多数の利点を備 え、大島カテバイスやアナログデバイスなど多数の用途 に有用である。このパッケージは小型化できる。例え

10

きる。また、バッケージをごく薄くすることもできる。 この発明によると、厚さり、 5 ミリメートル以下のパッ ケージも製造できる。さらに、リードをダイのごく近傍 に配置してポンティングワイヤの長さを最小にすること がてさる。ダイハッドの露出した第2の表面を ハッケ ージ治却に備えて半田で印刷配根基板に結合することも

【0017】上述のリートフレーム。 バッケーンおよひ 組立て方法の多数の変形をこの明細書に記載するか。こ れらはいずれもこの発明の一部を構成するものである。 例えば、一つの代替的組立て方法では複数のパッケージ の同時並行的製造を可能にするリードフレームを用い る.

[0018]

【発明の実施の形態】図】はこの発明による半導体集情 回路テバイスパッケージ組立て方法の流れ図である。図 5は図1の方法で製造可能なこの発明によるパッケージ の実施例を示す。

【0019】図1の工程1において金属フレームを準備 する。図2はこの発明によるリートフレーム20の平面 20 絡み合い、パッケージ本体からリート30が水平方向に 図である。リードフレーム20の金属部分をそれら金属 部分以外の空間から区別するように図2(ほかの図も同 じ)では陰影を付けて見やすくしてある。

【0020】図2のリートプレーム20は、用途に応じ て、銅、銅台岳 メッキ銅 メッキ銅合金、台岳37 (ニッケル37%、銀55%の台金) 絹メッキ鋼なと 慣用のリードフレーム台金で構成する。

[0021] 図2のリードフレーム20は周辺部の長方 形タイパー21と中心寄りの長方形のダムパー29とを 備える(「長方形」が「方形」を含むことは当業者には 30 明らかであろう)。複数のリードフレーム20を金属条 片にエッチングで形成したもの(例えば図)6 参照)な ど代替的実施例(図示してない)ではタイパー21を省 略してリードフレーム周辺部を輪接リートフレーム間の 金属条片の一部で形成することもできる。 もう一つの代 營的実施例(図示してない)ではタイパー21とタイパ ー21・ダムバー29間リード部分とを省略して、リー ドフレーム外側フレームをダムパー29で構成すること もできる。

【0022】長方形回縁を有するダイバット22をタイ 40 パー21に接続してある。タイパット22はタムパー2 9の内側にある。二つの機械線2.8がタイパット20を ダムハー29およびタイパー21に接続している。図1 の工程6では、接続機30をダムハー29の内側でリー ドフレーム20から切り離す。

【0023】タイパー21からダムパー29経由てダイ パッド22の側面に向かって18本のリート30かタイ パット22との接触なしに後方向に延びている。 呂リー ト30の第1の複都34はダイバット22の近傍に位置 する。図1の工程6において、名リートはフェルー29~50~部接続のために十分な大さらにする。乗りの矛面39は

とリート30の第1の端部34との間で切り触される。 代替の実施例(図示してない)では、リート30をタイ ハー21起点でなくダムバー39起点で設けることもで き またダムバー29およびケイバー21を複数の対称 配置条片で接続することもできる。

【0.024】図2に示したリートフレーム20のリート **多りの位置および横方向経路は例示にすぎない。これら** リートの数。位置および横方向経路は用途によって変わ る。この発明の利点は特定の半導体集積回路フィの主) 一ティングパットの数わよび位置に柔軟に対処するように 設計できることである。

[0025] 図2の18本のリート30のうち14本は 直線状である。 これらリードのうち4 本はダムバー29 とダイパット22との間に損方向曲げ部を含む。直接状 ロート30の各片は、そのサート30の機側面から垂直 方向に突出したアンカー耳部36を有する。アンカー耳 部はほぼ長方形であり、隣接リートとうしの間で配置を 少しすらしてある。 バッケーシ充成品ではこれらアンカ 一耳部3.6はパッケージのエンキャプスレーション材と 引き抜かれることがないようにする。アンカー耳部の代 わりにリード30中の賞通孔または凹みをエンキャプス レーション材との格みに用いることもてきる。

【0026】図3は図2の練3-3で見たダムバー29 の平行部材内のリートフレーム20の断面図である。? イバット22および二つの互いに相対するリート30か 示してある。図示したリート30の各部分はタムハー2 9のすぐ内側から始まっている。ダイバット22および リード30の両方の下側表面は垂直方向に凹んたが平ま たは実質的に水平の表面を含む。

【0027】図3のダイバット22は平面状の上側の第 1の表面23 平面状の反対側の第2の表面24 および 平面状の同じく反対側の第3の表面25を含む、これら 表面と直交する第1の側部表面27か第3の表面25と 第2の表面24との間にある。第3の表面25は年2の 表面24から深さ「Hl」だけ垂直方向に凹んでいる。 ずなわち、第3の表面25は垂直方向には第1の表面2 3と第2の表面24との間に位置する。タイパット20 の中央部分は第1の表面23と第2の表面24との間の 高さ「H」を有する。タイパット22の第3の表面25 は第2の表面24の回縁部にあり、一つの実施例ではこ の第2の表面24を取り個人でいる。

【0008】四3のリート30の各ちは平面状の第1の 表面31を含む、第1の表面31の反対側には平面状の 第2の表面32および平面林の第3の表面33かある。 第2の表面32はタムバー29から始まりタムバー29 の内側でタイパット22に向かって少し延ひる。この実 統例では、第2の表面32は長方形の周縁を有する。第 2の表面の長さは用途によって変わるか。 バッケーシ 外 第2の表面32とリート30のタイパット22近傍終緯 34との間で延びる。第3の表面33は第2の表面32 から深さ「Hl」だけ垂直方向に凹んでいる。すなわ ち、集3の表面33は垂直方向には第1の表面31と第 2の表面32との間に位置する。アンカー耳部36(図 示してない) がリード30の第3の面33近傍の橋方向 側部から垂直に延びている。

【0029】図1の工程6では、リートフレーム20の エンキャプスレーションのあと、リート30をタムパー 29の内側で図2の直線A-A、B-B、C-Cおよび 10 D-D沿いに切り離す。この切断はリート30の率2の 表面32を含む部分で垂直方向に行う。 パッケーン完成 品では、切断されたリード30の各々の第2の表面32 がパッケージを直接的または間接的に外部の印刷配接基 板に接続するパッケージコンタクトとして作用する。パ ッケージ完成品ではリート30の第3の表面33はエン キャプスレーション材で覆われ、したかってパッケージ 本体の内側にある(図5)。

【0030】図3のリードフレーム20のダイバッド2 O. 15万至O. 50ミリメートル 凍さ「H1」の数 値倒としては約り、0.75乃至0、2.5ミリメートルが 幸げられる。ダイパッド22の水平方向インテント 【W」の数値例としては約0.025万至0.25ミリ メートルが挙げられる(これらの数値は図中「H」「H 1」「♥」で示した部分にも連合する)。百分比でいう と、「H1」の値は「H」の値、すなわち第1の表面2 3および31と第2の表面24および32との間の距離 「H」の33%乃至75%の範囲または約50%であ る。実際の数値は用途によって変動する。

【0031】図2のリードフレーム20は色取り金属条 片から湿式エッチングによって形成する。周知の通り、 化学的エッチング(化学的ミリング)は、フォトリソク ラフィ、フォトレジスト および全属溶解液状化学物質 を用いて金属条片にパターンをエッチングで形成するブ ロセスである。通常は、ますフォトレジスト度をその金 魔条件の片面または両面に付着させる。次に、そのフォ トレジスト度を所望のパターンのマスクを達して露光す る。そのフォトレジスト層を現像して硬化させ、パター ニングしたフォトレジストマスクを形成する。次に、こ のマスク形成すみの条片の片面または画面に化字物質を 吹き付けその他の方法で作用させる。至陽粂片の霧出部 分はエッチングで除去され。 全居条片には所望のパター ンが残る。

(0032)図2および図3(図9 図13、図15お よび図16も同様)のリートフレーム20を形成するの に二段階エッチング処理を用いる。第1のエッチング工 程では、金属条片の平面状表面の片面または両面に付着 させたフォトレジストパターンにしたかってその条片の 片面または両面からエッチンとを進める。この第1のエー55。間中は接地しておく。

ッチング工程で、全居条片の籍部分を完全に除去し、図 2に囲示したとおり、 リートプレームの全体的なパター ンを形成する。次に、ダイバットの周韓部およびリード の所望部分を乗2のフォトレジストパターンで覆わない まま露出させ、エッチング除去に適した状態にする。第 2のエッチング工程ではこの第2のフォトレシストバタ ーンにしたがって一方の側からサートフレームの厚さ方 向一部を辞去する。この第2のエッチング工程で「図2 および図3のリートフレーム凹み面。 すなわちタイパッ 122の第3の表面25およびリート30のダムバー2 9内側の第3の表面を形成する。ダムバー29の内側で は 通常は接続線28もこの第2のエッチング工程にか ける。ダイパッドおよびリードの所望部分の所望の厚み がエッチングで辞去されると、この第2のエッチングエ 程を止める。すなわち、この第2のエッチング工程はダ イバットおよびリートの所望の部分を厚さ方向に部分的 にエッチング除去する。寒2のエッチング工程によるエ ッチングの得さは、ダイバッド22およびリート30を パッケーシ本体に留めるに十分な量のエンキャブスレー 2およびリード30の高さ「H」の数値例としては、約 20 ション材がダイバット22の第3の表面25およびリー ト30の第3の表面33の下を流れるようにする必要を 温たす値とする。通常は第2のエッチング工程でダイバ ットおよびリードの厚みの約5.0%を除去するが、この 値はダイパッドおよびリードの厚みの約3.3%乃至7.5 %の範囲で定められる。エッチング処理のはらつきのた めに 第3の表面25ねよび33は平面状でなくほぼ平 面状になるに留まり、ダイバッド22およびリート30 のエッチングした側壁は90°でなく丸みを帯びた角部 を伴うこともあろう。

【0033】リードフレーム20の形成を、順送り打抜 さにより全体的パターンを形成する工程と、打抜さすみ リードフレームのダイバットおよびリードを上述の化学 的エッチングにより厚み方向に部分的に凹み表面を形成 するように除去する工程とによって行うこともてきる。 【10034】四1の工程2において半導体集積回路タイ 52をダイパッド22の第1の表面23の中央に数せ る。パッド22へのダイち2の数層および付着は傾用の タイ付着マシンおよび慣用のダイ付着エポキシによって 行うことがてきる。この工程2およびそれ以降の租立で 工程の期間中は 図2のリードフレーム20を許電放電 に対するダイ保護のために接地しておく。

【0035】図1の工程3では、半導体集積回路タイち 2(図5)上の個々のポンティングバットと個々のリー ト30の第1の表面31との間を導電性金属ホンティン クワイヤ54またはその同等物で電気的に接続する。第 1の表面31は至、銀、ニッケル、バラジウム - 鋼その 他の金属でメッキすることもできる。図2のリートアレ ーム20は、評電飲電による半導体集構回路デバイスの 損傷を防ぐためにこのボンディン グワイヤ接続工程の期

【0036】図1の工程4では、図2のリートフレーム 20に高粘性の粘着エンキャプスレーション材を入れ る。エンキャプスレーション材は半導体集積回路ダイ5 2.ポンディングワイヤ54.ダイバッド22の側方表 面26および27、ダイバット22の年1の表面23お よびダイ3の表面25、リード30の寒1の表面31、 第3の表面33および側方表面を覆う(図5)。タイパ ッド22の第2の表面およびリート30の第2の表面3 2はエンキャプスレーション材には復われてなく葬出し たままである。代替的実施例では、ダイバット22をエ 10 ンキャプスレーション工程のあいだ裏返しにして ダイ パット22の第2の表面24の下にエンキャプスレーシ ョン村の薄い磨が形成されるようにする。その実施例で は、タイパット22はパッケーシ本体の内部に全体が入 る。最後にエンキャプスレーション村を硬化させる。 【0037】図1の工程4を行うには用途に応じていく つかの方法がある。例えば 図1の工程4は信用のフラ スチックモールド手法を用いて行うこともできる。 その 手法では、図2のリードフレーム20を型の中におき、 エンキャプスレーション料プロックを形成する。このエ ンキャプスレーション材は慣用の手法を用いて導入した 慣用のプラスチックモールド材料である。このモールト 材料としては、日本の日東電工から市販されているモー ルド村日東MP-8000ANおよび任友から市販され ているモールド村EME7351UTなどが挙げられ る。モールド処理の円滑化のため、リードフレーム2-0 に慣用のゲートを設けることもできる。型の側面は完成

13

品取出しを容易にするためにテーパー状にする。 【0038】工程4のモールト処理の代わりに工程4を 30 液状エンキャプスレーション材の利用によって行うこと もできる。例えば、図2のリートフレーム20をまず水 平表面上におく。第2のステップとして、カリフォルニ ア州インダストリー所在のDexter-Hysol社 市販のHYSOL4451エポキシなど慣用の硬化可能 な高粘性粘着柱の互いに隣接するピーズをリードフレー ム20に塗布して、ダイち2の周囲およびリート30の 少なくともダムバー29内側部分に関じた長方形のダム を形成する。第3のステップとして、140℃で1時間 加熱してそのビーズを硬化させる。第4のステップとし、49 て、HYSOL4451度サエンキャプスレーション材 などパッケージのエンキャブスレーションに追した慣用 の硬化可能な高粘性粘着器をヒースの内側に塗布して? ム内部の不完全なパッケージをエンキャプスレーション 材で覆うようにする。最後のステップとして、140℃ で1時間加熱してエンキャプスレーション材を硬化さ せ、リードフレーム20上にエンキャブスレーンコン材 の一つの固体プロックを形成する。この手法を工程4に 用いた場合は、工程もは底を用いてエンキャアスレージ ョン村を切断し、直交パッケーシ側面を形成するととも、50~の子側の第2の表面52とデーバ付き側面55とを有す

にリートフレームからパッケーシ完成品を切り無す。同 後のモールト処理およびそれに続く僧によるリートフレ ーム・パッケージ切断工程は1998年6月24日提出 の米国特許出職第09/103、760号に記載されて おり ここに参照してその記載内容をこの明細書に組み 入れる。

[0039]図1の工程5では、図2のリートフレーム 20の雑部分のうち、ダイバット22の第2の会面2 4 リート30の第2の表面32などエンキャブスレー ション材で覆われない部分を、印刷配牌基板と両立性お る慣用のメッキ金属でメッキする。このメッキ金属の例 としては、用途に応じて幺、ニッケル、パラジウム、イ ンコネル、蛤塊半田、タンタルなどが挙げられる。リー トフレーム20の形成に用いた金属がメッキを要しない 全属またはメッキずみの金属である場合は工程をは省略 てきる。例えば、リードフレーム20形成用条片がニッ ケルパラジウムメッキを施した鋼である場合は、工程5 は省略する。

[0040]図4は図1の工程1-工程5終了後の図2 図4に示すとおり、リードフレーム20の上に固体成型(20)のリードフレーム20の斜視図である。この例では、エ 程4にモールト処理を用いている。硬化したエンキャブ スレーション村のプロックがパッケージ本体51を形成 する。パッケージ本体51のテーパー付き側面55はタ ムバー29の内側にある。したがって、リード30の電 出部分はパッケージ本体51の側面51とダムパー29 との間で延びている。

[0041] 図1の工程6はエンキャプスレーションず みのリードフレーム20(図4) を図2の根A-A、B - B.C-CおよびD-Dで切断する。図2を参照する と 工程6はダムバー29の内閣でリード30を切り離 す(図3)。工程2も接続練30をダムパー29の内側 で切り難す。最後に、工程もはパッケージ完成品をリー トプレーム20の切り捨て可能部分から切り離すことに よってパッケージ形成を充了する。

【1) () 4.2】工程6はパンチ、総または同等の原断装置 を用いて行う。例えば、パッケージ本体35が図5に示 すようなモールド体である場合はパンチまたは底を用い る。パンチを用いる場合は、パッケージ完成品を単一の パンチ動作でリードフレーム20から切断する。パッケ ージを反転させて、ダムハー29の内側でリート30を パンチで切断する。切断の位置は、バッケージ側面55 から延びるリート30の切断部分が長さ零ミリメートル から倒えばり、ちミリメートルの範囲に入るように変え ることができる。

【0043】図5はこの発明によるパッケージ完成品5 0の断面図である。パッケージ完成品50は図2のリー トプレーム20で製造し、図4の状態からパンチで切り 難したものである。バッケージ5 0のバッケーシ事体5 1はモールトで形成してある。バッケーシ50は平面状

【0044】図2のリートフレーム20から製造したパ ッケージ5 ()の構造と整合して、図5 のパッケーン5 () のダイパッド22はほぼ平面状の上側の第1の表面23 を有する。ダイバット22のこの第1の表面23の反対 側には、ほぼ平面状の第2の表面24と同様にほぼ平面 状の風縁部の第3の表面25とがある。第3の表面25 は第2の表面22を取り回んでおりその第2の表面22 から曲痕方向に深さ「Hl」だけ凹んでいる。第3の表 面25は垂底方向には第1の表面23と第2の表面24 との間に位置し、パッケージ本体51形成用のエンキャ プスレーション村で覆われている。第3の表面25の下 のエンキャプスレーション村はダイバット22がパッケ ージから垂直方向に引っ張られるのを防ぐ。第2の表面 22はパッケージ50の下側表面56て露出し、したが ってパッケージ50の下側の第2の表面56の一部を形 成する。代替的実施例では、ダイバット22はバッケー ジ本体の内部に完全に含まれる。

【0046】図5のパッケージ50は複数のリード30を含み、これらリートの各々は図2のリートフレーム20から第2の表面32のダムバー29の内側の点で切り難したものである。切り離されたリード30の配置と数はパッケージ製造に用いたリードフレームおよび用途に応じて変わる。例えば、図2の場合のようにリード30には直接状のものも曲げ部を含むものもある。

【0047】図2の場合と同様に、切り難しずみのリード30の各々はほぼ平面状の第1の表面31と その反対側のほぼ平面状の第2の表面32と 同様に反対側のほぼ平面状の第3の表面33とを含む。第3の表面33はエンキャプスレーション村による被覆を受けるように第2の表面32から覆さ「H1」だけ垂直方向に凹んでいる。すなわち、第3の表面33は垂直方向には第1の表面31と第2の表面32との間に位置する。リード30の第2の表面32はエンキャプスレーション村には覆われず、パッケージ50の下側表面56で露出する。

[0048] 図5において、リート30の第1の表面31のうちパッケージ本体51の内部にある部分はタイパット22の第1の表面23と同し水平面内になる。タイパット22をモールト内で上に上げた構造の代替の実施例(図示してない)では、リート30の第1の表面31のうちパッケージ本体51の内部にある部分は上がったダイパッド22の第1の表面23よりも低い水平面内にある。

【0.04.9】図5の切り無しずみのリートでりの各々は パッケージ側面35から横に延むる切断端部で5を含 み、リート20の第2の表面32の終金の水平部分および下側パッケージ表面56に対し傾斜角をを成すように曲げてある。角度をは約15°乃至70°の範囲に設定できる。因示のとおり、リード30の第2の表面32の上向き曲げ終塩部35は露出している。リード30のこの曲が終塩部35の長さはパッケーン側面55から例えば0、15ミリメートルであるが、用途に応じてこの故道は変えることができる。その故鏡範囲は着ミリメートルから約0、50ミリメートルである。

【0050】図5のリード30の曲げ終緯部35の上向きの曲げ部は工程6においてパッケージ50をリートフレーム20からパンチ操作で切り離すスタンピングマジンで形成できる。代替の実施例(図示してない)では、リード30の終縮部35をパッケージ側面55に接触するように、すなわち角度0を水平面とテーパー付きパッケージ側面55との成す角度と等しくするように曲ける。さらにもう一つの代替実施例(図示してない)では、図1の工程6で、リート30の切断線がパッケージ側面55から損方向にはみ出さないようにパッケージ側面55から損方向にはみ出さないようにパッケーシ側面55でリード30を切断する。

(0051)代替の実施例(図示してない)では、リード30の切離しずみ機能35をパッケージ側面55から水平面内で構方向にはみ出させる。すなわち、切離しずみの確都35を図5の場合のように曲げるのでなく、角度6が素度に等しくなるようにリード30の残余の部分と同じ水平面内で構方向に延ばすのである。上記工程6で匿を用いた場合にそのようなパッケージが得られる。工程6に蛯を用いた場合は、必要に応じて曲げ工程を別に追加して図5の形状の上向き曲げを形成する。

(0052)図6において 半田パンプ57をバッケー ジ50と印刷配線基板(図示してない)との間に付着させる。半田パンプ57はリート30の第2の表面32に接触し、リート30の曲げ搭部35を減っている。

[10053] 代替の実施例(図示してない)では、ダイパット22の選出した第2の表面24を半田ペーストなどで印刷配修等板に導電的に接続してバッケージ冷却に使える。この冷却は熱伝導により行われる。

【0054】図7は図5のパッケージ60の下側表面56を示す。パッケージ50の第2の表面56はタイパット22の第2の表面24と「切断ずみのリート30の第2の表面32と、硬化ずみのエンキャブスレーンランはとから成る。リード20の開発の表面36は長方形の回縁を有する。リート20の切離しずみ終緯部35は下側表面56の編からわずかに延びている。第2の表面22は用途によって円形その他の多様な形状と寸法にすることができる。ダイパット22の第2の表面24は長方形の風棒を有するが、それ以外の形状にすることもできる。

【0055】図7では、リート30の年2の表面32を 50 パルケーシ50の下側表面36の経済いに整列配置して ある。リート30の切離しずみの終稿師35は下側表面 56の周継から少し延びている。図8は代替的バッケー シ61)の下側外表面61を示す。図8では、切除しずみ リード63の雰出した長方形の第2の表面64(図9) をパッケージ61)の下側表面61の塩の少し内側で一列 に並べてある。これら第2の表面64はパッケーン60 の下側表面の周線から倒えば約0、05ミリメートルの 位置に配置するが、この数値は用途によって変わる。代 替の実施例 (図示してない) では、第2の表面64は長 方形でなく円形の囲縁を奔し、相互接続用半田はラント 10 を形成する。

【りり56】図9は図8のバッケージ60を製造するた めのリードフレーム62のダイパッド22およびリート 63のダムバー29の内側で見た断面図である。図9の リードフレーム62は図2 および図3のリートフレーム 20とほぼ同じであり、リート63の垂直方向に凹ませ た下側表面の配列、数および位置を除いてリードブレー ム20と同じ方法で製造する。したがって、重複説明は 省略する。

リード83はほぼ平面状の第1の表面31と同様にほぼ 平面状の反対側の第2の表面64とを含む。第2の表面 64はパッケージの外部コンタクトとして作用する。し かし、図2および図3のリードフレーム20の第2の表 面の場合と異なり、図9のリート63の第2の表面64 はダムバー29(図2)のすぐ内側またはすぐ近傍には 位置せず、リード63の第3の表面668よび第4の表 面65の間でダイパッド24により近く位置している。 第3の表面66と第4の表面65は第1の表面31と反 対側にあり、ほぼ平面伏であり、同一平面内にあり、リ ード63の第2の表面64から探さ「H1」だけ垂直方 向に凹んでいる(すなわち 垂直方向には第2の表面3 1と第2の表面64との間にある)。第4の表面65は 横方向にはダムバー29(図示してないが図2の場合と 同じ)と第2の表面64との間にあり、第3の表面66 は第2の表面64とダイバッド22との間にある。

【0058】図8ねよび図9のリード63の第2の表面 64の回縁は多様なパッケーシ外部技術を容易にするよ うに多様な形状にすることがてきる。 例えば、この第2 形状にすることができ、また円形の周線を備える形状に することもできる。

【0059】図10は図8のバッケーン60の衝面図で ある。図10のバッケージは図1の処理に従い 図9の リードフレームを用いて製造する。図示のとおり 第4 の表面6.5はパッケーシ側面5.5に隣接し、第2の表面 はパッケージ61)の下側表面61の周線端から所定距離 だけ内側にある。

[0060]図8および図1のにおいて、バッケーシ本 体を形成するエンキャプスレーション村がリートの3を、50、452の下側表面88とタイパット72の第1の手面8

その第2の表面64を除き全部覆っている。すなわち、 リート63の第3の表面66および第4の表面65はエ ンキャプスレーション材で覆われておりしたがってパッ ケージ内部にある。リードの切断鑑郎がパッケージ側面 から延びている代替の実施例(例えば図5)では、エン キャプスレーンラン材はパッケージ側面から延びたりー 上切断部を覆っていない。

【()()61】図11は図1の方法で製造可能なこの発明 によるもう一つのパッケージの断面図である。図11は 図12の根11-11で見た断面を示す。ダイ52を憧 用のエポキシダイ接着剤87によりダイパット72の上 側の第1の表面82に付着させてある。ダイ52はダイ パット72の周韓部を越え、またパッケージ70のリー 172の上側の第1の表面76を越えて延びている。し たがって、パッケージでりの大きさはチップの大きさと ほぼ同じにある。ダイ52の側面52Aとパッケージ側 面11との間の距離はポンディングワイヤのある側では 約0.6ミリメートルほどにすぎない。代替の実施例 (図示してない) では、ダイ53はダイバッド72の周 【0057】図2のリート30の場合と同様に、図9の(20) 緑を絶えて延びるが、リート73を絶えて延びることは ない。もう一つの代替の実施例(図示してない)「すな」 わちホンティンクワイヤがダイの4辺全部になく2辺だ けにある実施例では、ポンティングワイヤの接続のない ダイ側面52Aとパッケージ辺との間の距離はごく小さ くり、1ミリメートルほどである。

[0062] 図1]には四つのリード73が示してあ る。二つの内側のリード73の長さの一部だけがこの図 には示してある。これら内側のリードが図13のリート フレーム71で示すとおり換方向曲げを含み、それらが 二つの外側リート73の後方にあるからである。

[0063]図11において、短いポンティンクワイヤ 77がタイ55の上のポンティングバット53の各っと リートで3の上側の第1の平面で6との間に接続してお る。ポンティンクワイヤ77の第1の表面76への接続 はリート73の第1の486でパッケーシ側面79に除 後して行う。

[0064] 図11のパッケージ70はボールグリット アレーバッケーンであるが、ラントグリップアレー(し GA)パッケーンも可能である。図12に示すとおり の表面6.4 は図8の場合のように長方形の周縁を備える。40、相互接続用半田は7.8 のアレーをパッケージ7.0 の下側 外面80に形成する。したかって、互いに異なるリート 37の第2の表面74とパッケーシ側面79との間の距 難は変わり得る(図12参照)。

[0065] 図11のパッケージ本体を1はモーリトし たエンキャプスレーション村で形成するが、これ以外の エンキャプスレーション方法も可能である。図1の工程 4の期間中に、ダイち2の下側表面89とリート78の 着1の表面との間をエンキャプスレーション目が進た。 す。非導為性(すなわら絶縁性)の結若材エポキシを? 2との間に入れ ダイ52をダイパット72に付着さ せ、ダイ52をリード73の第1の表面76の上に間隔 を隔てて保持する。また、ダイ52がリード73を越え て延びている場合は、追加の絶縁性エポキシ87をダイ 55の下側表面89とリート73の車1の表面76との 間に入れ、ダイ55とリート73との間に間隙を設け

【0066】図11のリート73の番々はほぼ平面状の 第1の表面76を有する。第1の表面76の反対側には 同様にほぼ平面状の第2の表面74および第3の表面7 5がある。第2の表面74は各リード73の第1の48 6と反対の第2の485にある。これと対称的に 図6 のパッケージ50のリード30の第2の表面32の位置 および図8のバッケージ60のリート63の第2の表面 6.4.の位置はそれぞれのバッケージの下側外面の風縁上 またはその近傍にある。

[0067]四11において、各リート73の第3の表 面7.5はリード7.3の第2の表面7.4に隣接しその第2 ・ の表面74から深さ「Hi」だけ垂直方向に凹んでい る。この第3の表面75は垂直方向には第1の表面76 20 と第2の表面74との間にあり、上述のとおり図3およ び図5のリード30の第3の表面33と同じ部分エッチ ング処理で形成する。図示のとおり、エンキャブスレー ション材が第3の表面75を覆い、リート73がパッケ ージ本体81から垂直方向に引っ張られるのを防いてい る。エンキャプスレーション材はリート73の年2の長 面を覆っていない。

[0068]図11のパッケージ70の第パット72は ほぼ平面状の第1の表面82を有する。第1の表面82 様のほぼ平面状の第3の表面84とかある。第3の表面 84は第2の表面83を取り囲みその表面83から深さ 「H1」だけ垂直方向に凹んでいる。ダイパット72の 第1の表面82はリード73の第1の表面76と同じ木 平面内にある。

【0069】図11のダイパッド72の第3の表面84 は金直方向には第1の表面82と第2の表面83との間 にあり、図3および図5のダイパット22の第3の表面 23と同じ部分エッチング処理で形成する。図11に示 すとおり、エンキャプスレーション計かタイパット72 40 -の第3の表面84を疑い。タイパット70か垂直方向に パッケージ本体81から引っ張られるのを防いている。 エンキャプスレーション材はダイバット72の年2の表 菌を覆っていない。 パッケージ冷却を容易にするため に、ダイパッド72の第2の表面83を半田はまたは同 等の導体で外部の印刷配線管板に接続することもでき る。代替的に「ダイバッド72を図1の工程4で上側に 放けて、ダイバッド72をエンキャプスレーション材で 覆いパッケージ本体81の内部に取り込むこともてき る。その場合は、リートで3の第1の手面でもはタイパーが、でて形成するサートでレームで1の動は変更できる。例

20 ット72の第1の表面82の下に位置つけられる。 【0070】図12は図11のパッケージ70の下側外 面80をリード73の第2の表面74に半田珠を配置す る前の状態で示した平面図である。図示のとおり 第2 の表面74は円形でありアレー状に配置されている。リ ート73の第3の表面75はこの図では見えない。ずな わり 第3の表面75はエンキャプスレーション村で雇 われ、したかってバッケージ本体81の内部にあるから てある。全属の角板88を下側表面80の四つの角の各 っに配配する。

[0071] 図13は図1148よび図12のパッケージ 7.0の製造に着したリードフレーム7.1の平面図であ る。図2の長方形のダイパッド22と異なり、図13の ダイパット72はダムバー29の互いに平行な二つの辺 に接続された分割型条片である。ダイバット72は四つ の長方形部分72を含み これら四つの部分をバッケー シ冷却のために印刷配線基板に半田球で接続する。 【0072】図13のリート73は用途に応じて多様な 形状および長さにできる。より詳細にいうと、リード7

3のいくつかはダムバー29から第2のリート作85 (図11) における円形の第2の表面74に至る原延部 で損方向に真っ直ぐである。またそれらリード73の他 のいくつかはダムバー29と第2のリート485(図1 1)における第2の表面74との間で一つ以上の模方向 曲げ部を有する。リードフレーム71の各角部における 二つのリート73は同一のリート鎌86に接続してある が、これは必須ではない。代替の実施例(図示してな し) では、リード73にエンキャプスレーション村との 紹み合せのためのアンカー耳部を設ける。図1の工程6 の反対側には、同様にほぼ平面状の第2の表面83と周 30 において、各リート73を図13のダムバー29の内側 てリードフレーム71から切り離す。この切断はダムバ ー2 9の内側で、リートフレーム7 1の図13の線A~ A B-B、C-CおよびD-Dにおける全居製魚部材 88の他の外側で行う。

【リリア3】上述のパッケージ、リートフレーム 組立 て方法などには、この明細雲に基づさ多数の変形が可能 であることは当業者に明らかであろう。例えば「四14 は、複数のパッケージを図5、図10または図11に従 って同時並行的に製造する代替組立て方法の流れ図であ る。図14の基本的工程は図1の場合と同じてあり、し たかって、各工程の詳細な説明は不要であろう。図1の 処理と図14の処理との是は複数パッケーシの同時並行 製造を可能にするようにする工程が改変されていること たけである。図14の処理は工程1においてリートフレ ーム20、62 71などの複数のリートフレームを一 つの全属条片シート上にマトリクスの形でエッチングに より近接形成することによって可能になる。

[10 0 7 4] 図 1 5 は全属条片 9 0 上の 1 2 個の リート アレームで1のマトリクスを示す。条片90にエッチン

えば 条片91に36個または64個のリートフレーム91 は、上述の2段階エッチングで形成できる。リートフレーム91 は、上述の2段階エッチング手法または2段階環送りスタンピングおよび化学エッチング手法を用いて 条片9 0に同時並行的にエッチングで形成したものである。図15の影状については、図14の工程4を上述のと知り慣用のモールト手法を用いて行い、条片90のあリートフレーム71上の個々のパッケージ本体81を形成できる。すなわち 製は各ダイに対して個々の型変調を備え、図4の場合と同様に個々の不完全なパッケージのア 10 レーを形成する。工程6はパンチまたは紀を用いて個々のパッケージを条片90から切断する。

[0075]図16は8個のリードフレーム20(図 2) の二つのマトリクスをエッチングにより形成する代 替の条片93を示す。図14の工程4の期間中に個々の パッケージをモールトする代わりに 二つのマトリクス の各々のリートフレーム20全体にわたってエンキャブ スレーション村の1プロックを建布する。 これらエンキ ャプスレーション材のブロックは、図16のリードフレ ーム20の各マトリクスの腐配にHYSOL4451接 20 君剤ピーズをまず塗布することによって行う。ビーズ硬 (Lののち、HYSOL4450液状エンキャプスレーシ ョン村またはその同等品をピーズ内に坐布し、各ダイ5 2およびダム内側の加工中のパッケージ50をエンキャ プスレーション村で覆うようにする。次に、エンキャブ スレーション材を加熱などにより硬化させ、リードフレ ーム20の二つのマトリクスの各々の上にエンキャプス レーション材の連続したプロックを形成する。図14の 工程6では、8個の別々のバッケージ50を二つの条片 93の各々から切り離すのに絽を用いる。工程6はリー ドフレーム20とダイパッド22とリード30との間を 切断する。また 工程 6 は直交状パッケージ側面を形成 するようにエンキャプスレーション村を切断する。

[1) 0.7.6] この発明の実施例の上述の説明は例示のためのものであって限定を意図するものではない。この明 機器から、上記以外の実施例が当会者には目明であるう。

【図画の簡単な説明】

- 【図1】パッケージ製造方法の流れ図。
- 【図2】 バッケージ製造に用いるリートフレームの平面 40 励.
- 【図3】図2の棟3-3でダムバーの内側を見たタイパ

ットおよびリートの断面図。

【図4】図2のリートフレームのモールトしたエンキャプスレーション特によるダイ付着およびエンキャプスレーション後の封以区。

【図5】パッケ・ン充成品 すなわちハッケーシ本体を モールドしてパンチによりリートフレームから分離した パッケージ充成品の断面図。

【図6】リードの露出部分に半田パンプを付着させたあ との図5のパッケージの樹面図。

- 【図7】図5のバッケージ下側表面の平面図。
- 【図8】代替パッケージの下側表面の平面図。
- 【図9】図8のバッケージの製造のためのダイバットも よびリードのダムバーの内側で見た断面図。
- 【図10】図8のパッケージの断面図。

【図11】ダイがダイバット周辺から慎方向にリートの 長さの一部を絶えてはみ出して延びている代替的バッケーンの断面図。

【図12】相互接続用半田球を備えない図12のバッケージの下側表面の平面図。

20 【図13】図11および図12のパッケージの製造のた めのリードフレームの平面図。

【図】4】複数のパッケージを同時並行的に製造する方法の虚れ図。

【図15】全属条片のエッチングで形成した6個のリートフレームの二つのマトリクスの平面図。

【図 1 6 】全属条片のエッチングで形成した8回のリー トフレームの二つのマトリクスの平面図。

【行号の説明】

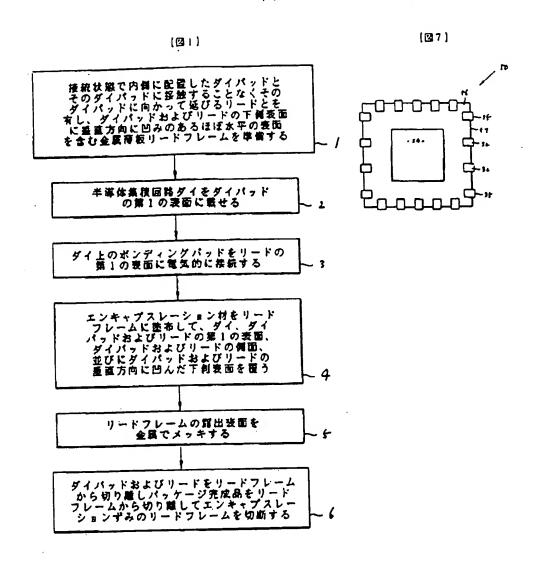
タイパー 21 20 リードフレーム 23 第1の表面 22 ダイパッド 25 第3の表面 24 第2の表面 27 第2の直交側面 26 第1の直交側面 29 7411-28 福税槽 31 第1の表面 11 - F 30 33 第3の表面 32 第2の表面

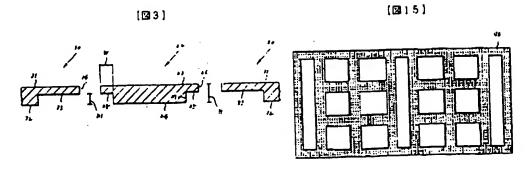
34 リート先権 35 曲げ信部

36 アンカー耳部 50、60 70 パッケー

51 パッケージ本体 52 タイ

- 0 53 ポンティングパッド54 ポンティングワイヤ
 - 55 側面56 下側表面
 - 78 半田は

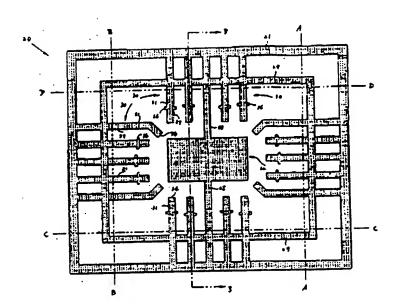


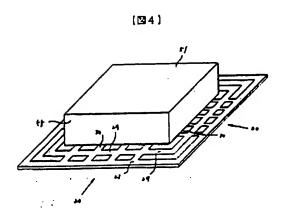


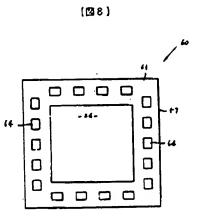
特別2000-150765

(14)

(**2**2)

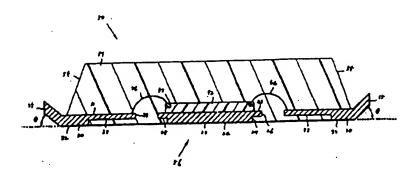




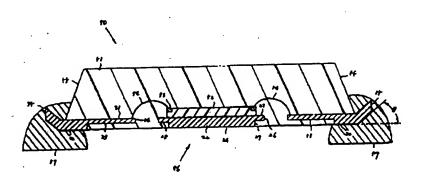


(15) 特別2000-150765

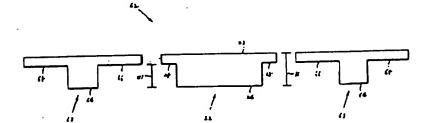
(25)



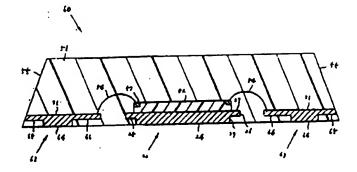
(26)



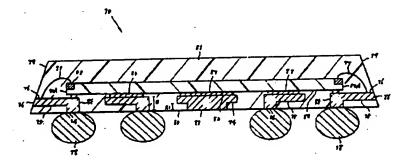
(**23**9)



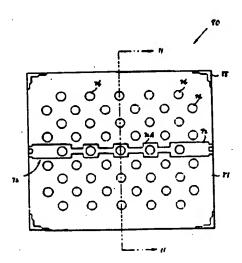
(**210**)



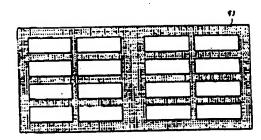
(**211**)



[212]



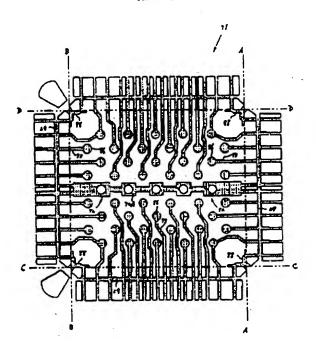
[216]



特間2000-150765

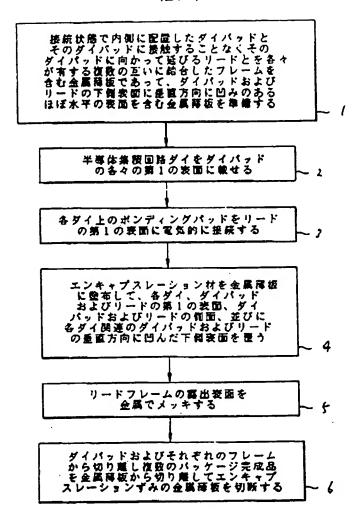
(17)

[213]



3/3/03 9 38 4

[214]



フロントページの続き

- (72)発明者 トーマス ピー、グレン アメリカ合衆国 アリソナ州 85233 キ ルハート、サウス クラウン キー コート 1001
- (72)発明者 スコット ジェイ・ジュウラー アメリカ台衆国 アリソナ州 85296 キ ルパート、イースト アラヒアン コート 1436
- (元)発明者 ディクテッド ロマン アメリカ合衆国 アリソナ州 85284 デ ンブル、ウェスト パロミーノ トライフ 428
- (元)発明者 シェイ、エッチ、イー : 韓国 ソウル、カンドン・ク、アムサート ン カンドンアパードメント 7 - 202

(19)

特別2000-150765

(元)発明者 ディー、エッチ、エン 韓国 ソウル、クッンジンーク、クンジャ - ドン 465-7

3/3/03 9 38 Ali